



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-033523

(43)Date of publication of application: 31.01.2002

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number: 2000-217148

(71)Applicant: TOSHIBA ELECTRONIC

**ENGINEERING CORP** 

**TOSHIBA CORP** 

(22)Date of filing:

18.07.2000

(72)Inventor: FURUKAWA CHISATO

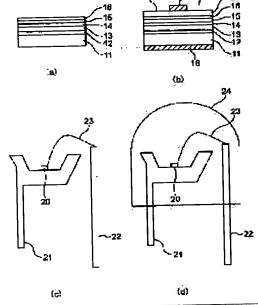
# (54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve desired light

emission color tone.

SOLUTION: A resin 24 sealing an LED 20 is mixed with a UV absorbent so that a short wavelength around 420 mm including UV light is absorbed, to shift a color temperature of white emission to a desired lowertemperature side. A phosphor may be coupled with an LED vicinity, resulting in a desired color tone.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

07.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-33523

(P2002-33523A)

(43)公開日 平成14年1月31日(2002.1.31)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01L 33/00

H01L 33/00

N 5F041

С

### 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 9 頁)

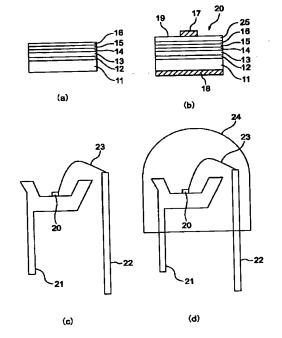
(21)出願番号	特願2000-217148(P2000-217148)	(71)出願人 000221339 東芝電子エンジニアリン	<b>・</b> グ株式会社
(22)出顯日	平成12年7月18日(2000.7.18)	神奈川県横浜市磯子区第 (71)出願人 000003078 株式会社東芝 東京都港区芝浦一丁目]	形田町8番地
		東京都径区之間 ] 日 1 (72)発明者 古 川 千 里 神奈川県川崎市川崎区 E 芝電子エンジニアリンク	日進町7番地1 東
		7 <del></del>	(外3名)
		Fターム(参考) 5F041 CAO2 CA33 C DA17 DA20 D	A40 CA41 CA46 A42 DA58 DA78

### (54) 【発明の名称】 半導体発光装置

### (57)【要約】

【課題】 所望の発光色調を実現する。

【解決手段】 LED20を封止する樹脂24にUV吸収剤を混入させたことにより、UV光を含む420mm近辺の短波長を吸収させて、白色発光の色温度を所望の低温側へ変移させる。LED周辺に蛍光体を組み合わせてもよく、この場合には所望の色調を得ることができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】発光ダイオードと、

前記発光ダイオードを封止する樹脂と、

前記樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が含まれる 波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2】発光ダイオードと、

前記発光ダイオードを反射板上に搭載するリードフレー ムと、

前記発光ダイオードを含む前記反射板の内面を覆うよう 10 に充填された第1の樹脂と、

前記第1の樹脂を含めて前記発光ダイオードを封止する 第2の樹脂と、

前記第1の樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が含 まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項3】発光ダイオードと、

前記発光ダイオードの周囲に配置された蛍光体と、

前記蛍光体を含めて前記発光ダイオードを封止する樹脂と、

前記樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が含まれる 波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項4】組成が異なる少なくとも2つの発光層を有 する発光ダイオードと、

前記発光ダイオードの周囲に配置された蛍光体と、

前記蛍光体を含めて前記発光ダイオードを封止する樹脂 と

前記樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が含まれる 波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項5】発光ダイオードと、

前記発光ダイオードを搭載する表面実装用フレームと、 前記表面実装用フレームに搭載された前記発光ダイオー ドを封止する樹脂と、

前記樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が含まれる 波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項6】発光ダイオードと、

前記発光ダイオードを内部底面に搭載する表面実装用フレームと

前記表面実装用フレームに搭載された前記発光ダイオー ドを覆うように、前記内部を所定の高さまで封止する第 1の樹脂と、

前記第1の樹脂の上面を覆うように、前記内部を所定の 高さより高い位置まで封止する第2の樹脂と、

前記第1の樹脂と前記第2の樹脂のうち、少なくともいずれか一方に添加された、少なくとも紫外光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤と、

を備えることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項7】前記第1又は第2の樹脂のいずれか一方、あるいは前記第1及び第2の樹脂に添加された蛍光体をさらに備えることを特徴とする請求項6記載の半導体発光装置。

【請求項8】前記蛍光体は、La2〇2S:Eu,Smであることを特徴とする請求項3、4、7のいずれかに記載の半導体発光装置。

【請求項9】前記発光ダイオードは、サファイア、Si C系半導体材料、ZnSe系半導体材料、GaN系半導 体材料、BN系半導体材料のいずれかを用いた基板を含 むことを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載の 半導体発光装置。

【請求項10】前記発光ダイオードは、SiC系半導体材料、ZnSe系半導体材料、GaN系半導体材料、BN系半導体材料のいずれかを用いた半導体層を含むことを特徴とする請求項1乃至9のいずれかに記載の半導体発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20 【発明の属する技術分野】本発明は、半導体発光装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】発光素子と蛍光体との組み合わせにより得られる半導体発光装置として、例えばGaN系半導体を用いた青色発光ダイオード(Light Emitting Diode:以下、LEDと略記する)と黄色で発光するYAG蛍光体とを組み合わせた発光装置が存在する。

【0003】このような装置によれば、中心波長450 mm付近の青色LEDからの青色発光と、この発光を受けて波長560mm付近にピークを持つブロードなスペクトルを持つ発光が得られるYAG蛍光体からの光との混色によって白色光が実現される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来の装置では、YAG蛍光体の温度特性の影響を受けるために、特に高温度領域においてGaN系半導体と蛍光体との温度特性の差から色調が短波長、即ち青色方向(x=0/y=0の方向)で色温度の高い方向へ変動していた。このため、所望の色調を得ることができなかった。また、発光中心型の青色LEDの場合は、UV光の影響や半値幅が大きいため、高い色純度が得られなかった。

【0005】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、温度特性の影響を抑制し、所望の色調又は高い色純度で発光させることが可能な半導体発光装置を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体発光装置は、発光ダイオードと、前記発光ダイオードを封止する 樹脂と、前記樹脂に添加された、少なくとも紫外光域が 含まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤とを備 えることを特徴とする。

【0007】また、本発明の半導体発光装置は、発光ダ イオードと、前記発光ダイオードを反射板上に搭載する リードフレームと、前記発光ダイオードを含む前記反射 板の内面を覆うように充填された第1の樹脂と、前記第 1の樹脂を含めて前記発光ダイオードを封止する第2の 樹脂と、前記第1の樹脂に添加された、少なくとも紫外 光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤 とを備えることを特徴とする。

【0008】あるいは、本発明の半導体発光装置は、発 光ダイオードと、前記発光ダイオードの周囲に配置され た蛍光体と、前記蛍光体を含めて前記発光ダイオードを 封止する樹脂と、前記樹脂に添加された、少なくとも紫 外光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収 剤とを備えている。

【0009】あるいはまた、本発明の半導体発光装置 は、組成が異なる少なくとも2つの発光層を有する発光 ダイオードと、前記発光ダイオードの周囲に配置された 蛍光体と、前記蛍光体を含めて前記発光ダイオードを封 止する樹脂と、前記樹脂に添加された、少なくとも紫外 20 光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有する光吸収剤 とを備えている。

【0010】本発明の半導体発光装置は、発光ダイオー ドと、前記発光ダイオードを搭載する表面実装用フレー ムと、前記表面実装用フレームに搭載された前記発光ダ イオードを封止する樹脂と、前記樹脂に添加された、少 なくとも紫外光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有 する光吸収剤とを備えている。

【0011】また本発明の半導体発光装置は、発光ダイ オードと、前記発光ダイオードを内部底面に搭載する表 30 面実装用フレームと、前記表面実装用フレームに搭載さ れた前記発光ダイオードを覆うように、前記内部を所定 の高さまで封止する第1の樹脂と、前記第1の樹脂の上 面を覆うように、前記内部を所定の高さより高い位置ま で封止する第2の樹脂と、前記第1の樹脂と前記第2の 樹脂のうち、少なくともいずれか一方に添加された、少 なくとも紫外光域が含まれる波長帯を吸収する特性を有 する光吸収剤とを備えることを特徴とする。

【0012】ここで、前記第1又は第2の樹脂のいずれ か一方、あるいは前記第1及び第2の樹脂に添加された 40 蛍光体をさらに備えることもできる。

【0013】前記蛍光体は、La2O2S:Eu, Smで あってもよい。

【0014】前記発光ダイオードは、サファイア、Si C系半導体材料、ZnSe系半導体材料、GaN系半導 体材料、BN系半導体材料のいずれかを用いた基板を含 んでもよい。

【0015】前記発光ダイオードは、SiC系半導体材 料、ZnSe系半導体材料、GaN系半導体材料、BN 系半導体材料のいずれかを用いた半導体層を含むことも 50 も考えられる。本実施の形態では、UV吸収剤により紫

できる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。

【0017】(1)第1の実施の形態

本発明の第1の実施の形態による半導体発光装置につい て、その構成及び製造の手順を示した図1を用いて説明 する。本実施の形態では、SiC基板上に形成したGa N系LEDを用いており、蛍光体は用いずにUV吸収剤 を使用している。

【0018】図1(a)に示されたように、SiC基板 11上に、n-GaNバッファ層12、n-GaN層1 3、GaN活性層14、p−GaN層15、p+−Ga N層16を順次形成する。ここで、GaN活性層14に はp型及びn型不純物を共に導入し、D/A(Donor/Ac ceptor) 型とする。

【0019】さらに、図1(b)に示されたように、p +-GaN層16上に透明電極25、p側電極17を形 成し、SiC基板11上にn側電極18を形成して、L EDチップ20を得る。

【0020】図1(c)に示されたように、LEDチッ プ20をリードフレーム21にマウントし、n側電極1 8と電気的に接続する。一方、LEDチップ20のp側 電極17をリードフレーム22にボンディングワイヤ2 3によって接続する。

【0021】図1(d)に示されたように、LEDチッ プ20及びホンディングワイヤ23を覆うように集光用 のレンズを兼ねたモールド樹脂24で封止する。ここ で、モールド樹脂24に、波長400nm以下に吸収域を 持つUV吸収剤を混入する。とのUV吸収剤は、種類や 混入量によって吸収波長や吸収量が変わり、ハイパスフ ィルタとして機能する。そこで、所望の吸収特性が得ら れるように、吸収材の種類や混入量を選択する必要があ

【0022】図2(a)のスペクトル図に、UV吸収剤 を入れない状態における発光波長と発光強度との関係を 示す。365nm付近の波長において1つのピークが存在 し、UV光の存在が確認される。

【0023】これに対し、波長400㎜付近に吸収域を 有するUV吸収剤をモールド樹脂24に混入させると、 発光スペクトルが図2(b)に示されるように変化す る。これにより、UV光の波長付近の成分が吸収され、 色純度が向上する。

【0024】また、発光装置を長時間発光させた場合、 紫外光が含まれていると様々な弊害が起こり得る。しか し、本実施の形態によれば紫外光成分が吸収されて外部 へ取り出されないため、安全性が向上する。

【0025】さらに、屋外で使用する際に、太陽光に含 まれる紫外光によってモールド樹脂24が劣化すること 外光を吸収することにより、モールド樹脂24の劣化を 抑制することができ、素子の信頼性が向上する。

【0026】ところで、上記第1の実施の形態ではSi C基板を用いているが、サファイア基板、ZnSe基 板、GaN基板、BN基板等、他の材料から成る基板を 用いてもよい。また、活性層はD/A型に限らずバンド 端発光の素子であってもよい。さらに、p及びn側電極 に関しては、上記第1の実施の形態のように導電性のあ るSiC基板を用いた場合は上下導通型としてもよい が、サファイア基板等の絶縁基板を用いた場合には、同 10 一方向の面上にp及びn側電極を形成してもよい。

【0027】また、LEDの半導体層には、GaN系半 導体材料に限らず、SiC、ZnSe、BN系の半導体 材料等を用いてもよい。

### 【0028】(2)第2の実施の形態

上記第1の実施の形態では、UV吸収剤をモールド樹脂 24全体に混入させている。しかし、必ずしもモールド 樹脂の全体に混入させる必要はなく、第2の実施の形態 ではリードフレームの反射板の内部にのみ混入させてい

【0029】図3(a)に示されているように、リード フレーム31の反射板31a内にLEDチップ30を搭 載する。そして、この反射板31a内にのみUV吸収剤 を混入させた樹脂34を充填する。

【0030】との後、図3(b)に示されたように、リ ードフレーム31及び32の発光部全体を覆うようにモ ールド樹脂35で封止する。このモールド樹脂35には UV吸収剤は含まれていない。ここで、樹脂34、35 には例えばエポキシ樹脂や無機系材料から成る樹脂を用 いてもよく、共に同一材料から成る樹脂であってもよ く、あるいは異なる樹脂であってもよい。

【0031】(3)第3の実施の形態

本発明の第3の実施の形態について、図4(a)~

(c)を参照して説明する。

【0032】本実施の形態では、上記第1、第2の実施 の形態と比較し、蛍光体を用いて所望の色調を実現させ る点で相違する。

【0033】サファイア基板41上に、バッファ層4 2、n-GaN層43、AlxInyGal-x-yN (0≤x≤1、0≤y≤1)活性層44、p-A1xG a 1 - x N (0 ≤ x ≤ 1) 層 4 5 、 p + - G a N コンタ クト層46を形成する。ここで、活性層44は、バンド 端で紫外と青色とで発光するようにp型及びn型不純物 を共にドーピングしたD/A構造とする。

【0034】さらに、コンタクト層46上に透明電極4 7、p側電極48を形成し、バッファ層42上にn側電 極49を設けて、LEDチップ50を得る。

【0035】このLEDチップ50を、図4(b)に示 されたようにリードフレーム5 1 上に搭載する。次に、 LEDチップ50とリードフレーム51、52とをボン 50 O、p側電極69とリードフレーム72、73とをボン

ディングワイヤ54、53で接続する。

【0036】図4 (c) に示されたように、樹脂、無機 系接着剤、無機系溶剤を含む溶液55に、蛍光体を混合 させてリードフレーム51におけるLEDチップ50を 搭載した反射板51aを埋めるように塗布する。

【0037】ここで、蛍光体は所望の色調に応じて選択 する必要がある。例えば、白色を得たい場合はYAG系 蛍光体と、青色蛍光体として例えば、(Sr,Ca,B a, EU) 10 (PO4) 6・C12を用いる。また、色調を 変えて、ピンクや紫といった色を得たい場合には、YA G蛍光体の他に、赤色蛍光体として例えばLa2O2:E u、Smを加えることで、所望の色調を得ることができ

【0038】との場合、図5の色度図に示すように、U V光、黄色光(Yellow)、青色光(Blue)、緑色光(Gr een)、赤色光 (Red) の各々の色度点で囲まれた範囲を 実現することができる。

【0039】そして、図4(d)に示されたように、蛍 光体を含む溶液55が塗布されたリードフレーム51、 52の発光領域を囲むようにモールド樹脂中56で封止 する。このモールド樹脂56には、上記第1の実施の形 態と同様に、UV吸収剤を混入する。これにより、蛍光 体で変換されなかったLEDチップ50からのUV光を 遮断することができる。

【0040】さらに上記第1、第2の実施の形態と同様 に、UV吸収剤によって太陽光等に含まれる外部からの UV光を遮断し、モールド樹脂56の劣化を抑制するこ とができる。あるいはまた、不点灯時の蛍光発光を抑え ることもできる。

【0041】(4)第4の実施の形態

本発明の第4の実施の形態について、図6を参照して説 明する。

【0042】本実施の形態は、蛍光体を用いずに2つ以 上の発光ビークを得るために、活性層の部分を異なる組 成で2層以上形成した点に特徴がある。

【0043】図6(a)に示されたように、基板61上 に、バッファ層62、n-GaN層63、A1xIny Gal-x-yN第1活性層64、AluInvGal - u - v N第2活性層65、p - G a Nクラッド層6 6、p+-GaNコンタクト層67を順次形成する。C とで、u≦x、v≦yとする。

【0044】図6(b)に示されたように、コンタクト 層67上に透明電極68、p側電極69を形成し、n-GaN層63上にn側電極70を形成し、LEDチップ 71を得る。

【0045】得られたLEDチップ71を、図6 (c) に示されたように、リードフレーム72の反射板72a 上に搭載する。

【0046】図6(d)に示されたように、n側電極7

10

ディングワイヤ74、75で接続する。

【0047】 この後、図6(e) に示されたように、L EDチップ71周囲を覆うように、蛍光体76を結合 剤、樹脂、接着剤あるいは無機コート剤に混入させて塗 布し、あるいは固定する。

【0048】図6(f)に示されたように、LEDチッ プ70、蛍光体76を覆うように、リードフレーム7 2、73をレンズを兼ねたモールド樹脂77で封止す

【0049】との時、モールド樹脂77には、上記第 1、第3の実施の形態と同様に、UV吸収剤を混入す る。ととで、UV吸収剤はモールド樹脂77が変色しな い程度として、例えば約10%としてもよい。このよう にして得られた発光装置は、青色とUV光とを蛍光体7 6で変換した可視光を混色した色で発光する。

【0050】ととで用いる蛍光体には、黄色(YAG系 蛍光体)と、他にもう一つの単色蛍光体とを入れるが、 赤色蛍光体を混ぜ合わせることにより、赤に近い白色や ピンク等、従来は単一素子で得ることができなかった色 調を実現させることが可能である。

【0051】図7 (a) に、図6 (b) に示されたLE Dチップ71が発光する発光スペクトルを示し、図7

(b) にYAG蛍光体及びR蛍光体と、UV吸収剤とを 用いた場合における本実施の形態により得られる発光ス ペクトルを示す。

【0052】LEDチップ71のみで得られる発光スペ クトルでは、UV光と骨色(B)光とにピークが存在す る。これが、YAG蛍光体、R蛍光体及びUV吸収剤に より、青色光が青色光及び黄色(Y)光、UV光が赤色 (R) 光にそれぞれ変換される。このようにして、有害 30 なUV光を可視光に変換して、所望の色調を実現すると とができる。

【0053】モールド樹脂77に混合させたUV吸収剤 は、不点灯時において太陽光等の外光により蛍光体が不 要に励起されて発光することを防止すると共に、点灯時 において蛍光体で変換されなかった漏れUV光を遮断す る。これにより、有害なUV光を装置外部へ漏らさない という効果を奏するのみならず、モールド樹脂の劣化を 抑制することができる。

【0054】(5)第5の実施の形態

本発明の第5の実施の形態について、図8を用いて説明 する。

【0055】本実施の形態は、上記第1の実施の形態に おけるGaN系LEDチップ20を用いてSMD(Surf ace Mounted Device) 用のフレームに実装したものに相 当する。

【0056】図8(a)に示されたように、LEDチッ プ20をSMD用フレーム84の内部底面上に載置し、 マウント用導電性接着剤82で固定する。

【0057】図8(b)に示されたように、LEDチッ 50 置の構成及びその製造方法を工程別に示した縦断面図。

プ20のp側電極バッドとフレーム84におけるアノー ドとを金ワイヤ85で接続する。LEDチップ20の周

囲を囲むように、所望の色調が得られるように、YAG 蛍光体、赤色蛍光体等と、UV吸収剤とを混入させたモ ールド樹脂86をフレーム84の内部に注入し硬化させ

【0058】この後、各チップ毎にフレーム84を分離 する。図8(c)のように、取り出し電極83をフレー ム84の外周に沿って曲げて固定し、完成する。

【0059】ととで、蛍光体を塗布する充填剤と、フレ ーム内部を埋め込むモールド樹脂とを分離して形成する 場合、あるいはUV吸収剤と蛍光体とを分離して混入さ せることもできる。図9(a)に示されたように、LE Dチップ20を搭載したフレーム84の内面に、蛍光体 を混入させた結合剤、あるいは樹脂90を、LEDチッ プ20付近にのみ注入し、硬化させる。

【0060】この後、図9(b)に示されたように、さ らに樹脂90の上部を覆うように、UV吸収剤を混入さ せた樹脂91を充填して硬化させる。

【0061】そして、各チップ毎にフレーム84を分離 し、図9 (c)のように、取り出し電極83をフレーム 84の外周に沿って曲げて固定し、完成する。

【0062】ここで、図8あるいは図9に示された装置 では、いずれも蛍光体とUV吸収剤とを樹脂に混入させ て用いている。しかし、上記第1の実施の形態のよう に、蛍光体を用いずにUV吸収剤のみを混入させてもよ い。これにより、上記第1の実施の形態と同様な効果が 得られる。

【0063】また、図9に示された装置のように2つの 樹脂90、91でLEDチップ20を封止する場合、U V吸収剤をいずれか一方又は両方の樹脂に含ませてもよ く、同様に蛍光体をいずれか一方又は両方の樹脂に混入 させてもよい。

[0064]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導体発 光装置によれば、紫外光域が含まれる波長帯に吸収特性 を有する光吸収剤をモールド樹脂に混入させたことによ り、紫外光域の成分が吸収され、色純度が向上する。ま た、発光装置を長時間発光させた場合、紫外光が含まれ ていると様々な弊害が起こり得るが、紫外光域が吸収さ れて外部へ取り出されないため、安全性が向上する。さ らに、屋外で使用する際に、太陽光に含まれる紫外光に よって樹脂が劣化することが抑制される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態による半導体発光装 置の構成及びその製造方法を工程別に示した縦断面図。

【図2】同半導体発光装置により得られる発光スペクト ルを模式的に示したスペクトル図。

【図3】本発明の第2の実施の形態による半導体発光装

9

【図4】本発明の第3の実施の形態による半導体発光装置の構成及びその製造方法を工程別に示した縦断面図。 【図5】同半導体装置により得られる色調を示した色度

【図6】本発明の第4の実施の形態による半導体発光装置の構成及びその製造方法を工程別に示した縦断面図。

【図7】同半導体発光装置により得られる発光スペクトルを模式的に示したスペクトル図。

【図8】本発明の第5の実施の形態による半導体発光装置の構成及びその製造方法を工程別に示した縦断面図。 【図9】同第5の実施の形態における変形例を示した縦 断面図。

#### 【符号の説明】

- 11 SiC基板
- 12 n-GaNバッファ層
- 13 n-GaN層
- 14 GaN活性層
- 15 p-GaN層
- 16 p+-GaN層
- 17、48、69 p側電極
- 18、49、70 n側電極
- 20、30、50、71 LEDチップ

\* 25、47、68 透明電極

21、22、31、32、51、52、72、73 リードフレーム

10

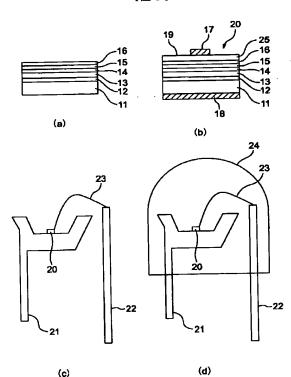
23、53、54、74、75 ボンディングワイヤ

24、34、35、56、77、86 モールド樹脂

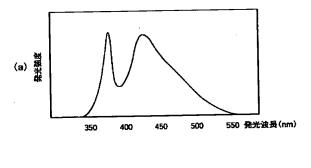
31a、51a、72a 反射板

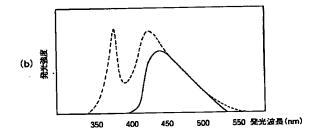
- 41 サファイア基板
- 42、62 バッファ層
- 43、63 n-GaN層
- 10 44 AlxInyGal-x-yN活性層
  - 45 p-AlxGal-xN層
  - 46 p+-GaNコンタクト層
  - 61 基板
  - 64 AlxInyGal-x-yN第1活性層
  - 65 AluInvGal-u-vN第2活性層
  - 66 p-GaNクラッド層
  - 67 p+-GaNコンタクト層
  - 76 蛍光体
  - 82 マウント用導電性接着剤
- 20 83 フレーム
  - 84 SMD用フレーム
- \* 85 金ワイヤ

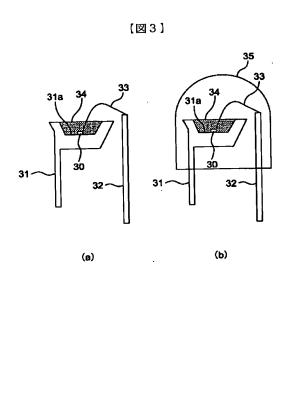
【図1】

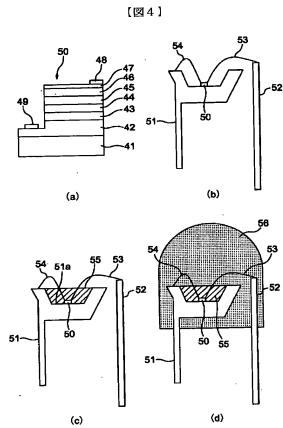


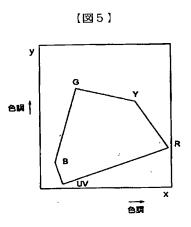
【図2】

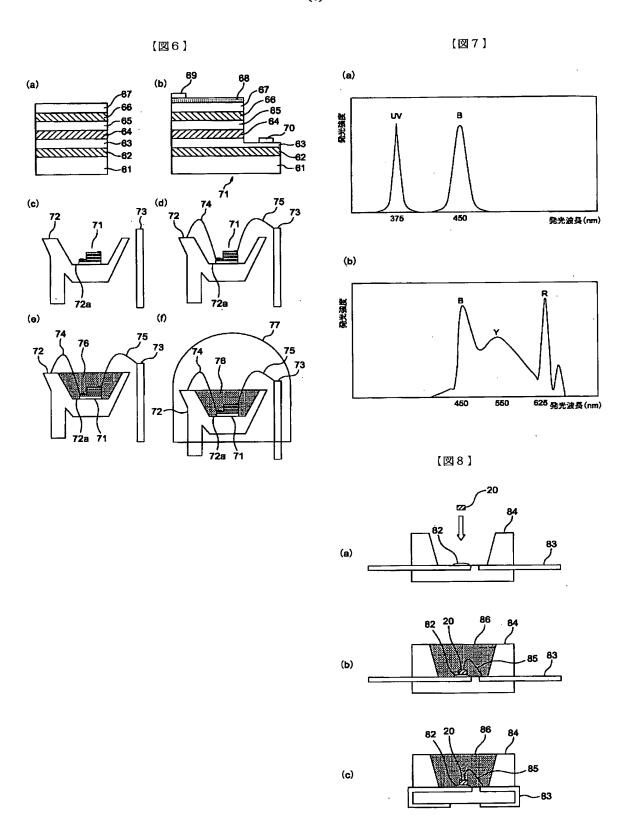












【図9】

